



KMP-2T 触摸屏金相试样磨抛机



一、用途和特点

在金相试样制备过程中，试样的磨、抛光是必不可少的工序，试样经过磨抛后，可获得光亮如镜的表面。KMP-2T 金相试样磨抛机采用了高端触摸屏，可使磨抛盘的转速在 50-1000r/min 之间无极可调，通过更换金相砂纸和抛光织物可以完成试样的磨、抛工序，展现了更广泛的应用性。壳体采用整体吸塑，外观新颖，具有转动平稳、噪声小、操作方便、工作效率高等特点，并自带冷却装置，可以在磨抛时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。适用于工厂、大专院校、科研单位的金相试验室，是金相试样磨抛的极佳设备。

二、产品优势

- 1.壳体采用高端 ABS 一体成型，外观新颖，高端大气上档次。
- 2.水龙头采用全铜镀铬工艺，防腐性好
- 3.带自动清洗功能，可对集污槽进行自动清洗，让集污槽保持清洁（选配）
- 4.直流无刷电机，转动平稳，噪音低，寿命长（选配）
- 5.无极调速加八挡定速，方便快捷满足各种需求
- 6.倒计时功能，时间任意设定，到时停机。（选配）
- 7.磨抛盘可以进行顺时针或逆时针旋转，适应不同需要
- 8.双盘式设计，让制样效率更加高效。



三、技术参数

| | | |
|------|------|---------------------|
| 技术参数 | 名称: | 规格: |
| | 磨盘直径 | 标配φ203mm(其它规格可定制) |
| | 磨盘转速 | 50-1000r/min (无极调速) |
| | 电源 | 电压: 220V 频率: 50HZ |
| | 电机 | 0.55KW |
| | 外形尺寸 | 730×765×320mm |
| | 重量 | 42Kg |

四、装箱单

| 型号 | 产品名称 | | 单位 | 数量 |
|--------|------------|----|------------|----|
| KMP-2T | 金相试样磨抛机 | | 台 | 1 |
| 产品附件 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 磨抛盘 | 个 | 2 | 已安装在设备上 | |
| 挡水圈 | 个 | 2 | 已安装在设备上 | |
| 压圈 | 个 | 2 | 已安装在设备上 | |
| 水砂纸 | 张 | 2 | Φ203mm | |
| 抛光织物 | 张 | 2 | Φ203mm | |
| 进水管 | 根 | 1 | 6分接口 | |
| 出水管 | 根 | 1 | Φ32 | |
| 技术文件 | 1.产品说明书 1份 | | 2.产品合格证 1份 | |